다중 플랜트를 갖는 공급사슴에서 납기준수를 위한 통합 공정 및 일정계획

1_

다중 플랜드를 갖는 공급사슬에서 납기준수를 위한 통합 공정 및 일정계획

문치웅 김규웅 김종수

한양대학교 정보경영공학과

다중 플랜트를 갖는 공급사슬에서 남기준수를 위한 총합 공정 및 일정계획

2

1. 연구 목적

- 다중 플랜트로 구성된 공급사슬에서 각 부품의 공정순서 결정
- 공정별 장비선정
- 납기 지연시간 최소화를 위한 일정계획을 수랍

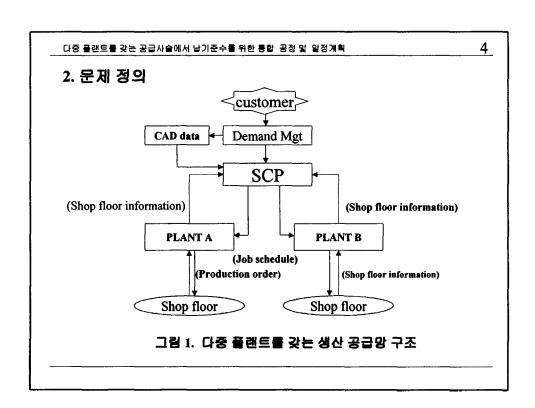
다중 플랜드를 갖는 공급사슬에서 납기준수를 위한 통합 공정 및 일정계획

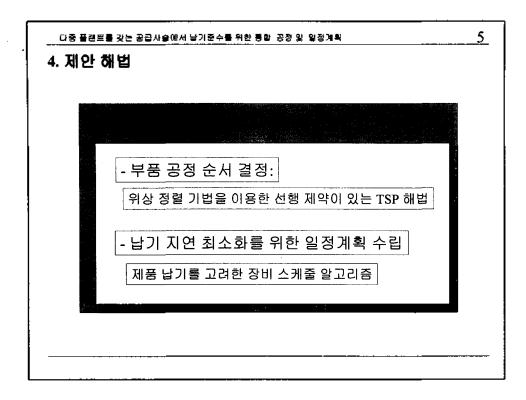
3. 관련 연구

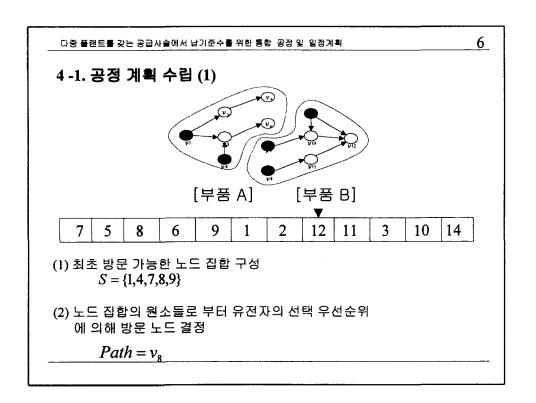
- Iwata et al.(1978):
 - 대체 장비를 고려한 job shop환경에서의 최적 Makespan 문제 (분지한계법 이용)
- Chryssolouris 와 Chan(1985):
 - 용량 제약이 있는 다중 플랜트에서의 주일정계획 문제 (LP 해법을 기초로 한 휴리스틱 기법 이용)

3

- Carlo Vercellis(1999):
 - 공정계획과 스케줄 통합 문제
 - 대체 장비 할당 문제







다중 플랜트를 갖는 공급사슬에서 날기준수를 위한 통합 공정 및 일정계획

[学품 A] [学품 B]

(3) 선택된 노도와 이와 연결된 모든 경로들을 네트워크로 부터 제거한 후 새로운 네트워크를 구성

$$S = \{1,4,7,11,9\}$$

(4) 집합내의 모든 원소가 사라질때 까지 (1)부터(3) 반복

$$(Path=v_8\rightarrow v_9\rightarrow v_{11}\rightarrow v_1\rightarrow v_4\rightarrow v_3\rightarrow v_2\rightarrow v_5\rightarrow v_7\rightarrow v_{10}\rightarrow v_{12}\rightarrow v_6)$$

(5) 각 부품에 해당하는 공정을 발생순서에 따라 분류

$$partA = v_1 \rightarrow v_4 \rightarrow v_3 \rightarrow v_2 \rightarrow v_5 \rightarrow v_6$$
$$partB = v_3 \rightarrow v_9 \rightarrow v_{11} \rightarrow v_7 \rightarrow v_{10} \rightarrow v_{12}$$

다중 플랜트를 갖는 공급사슬에서 날기준수를 위한 종합 공정 및 일정계획

8

7

4-2 장비 선정 시 고려사항 (2)

임의의 부품에 대한 공정 순서가 A -> B이고 A를 수행한 장비와 비교해 볼때 B를 수행하는 장비로

- 동일 장비를 이용:
 - 이동시간은 없다
- 동일 플랜트내의 다른 장비를 이용:
 - 이송장치의 적재단위 만큼씩 운반한다.
- 다른 플랜트의 장비를 이용:
 - 부품의 로트전체를 한번에 옮긴다.

다중 플랜트를 갖는 공급사슬에서 납기준수를 위한 통합 공정 및 일정계획

9

4-3. 유전 알고리즘

- 해의 선택 과정(Selection)
 - 발생 확률에 의한 유전자 임의 선택법(Roulette wheel)
- 해의 교배 과정(Crossover Operation)
 - Position Based Crossover
- 해외 돌연 변이 꽈정(Mutation Operation)
 - . 상호 교환에 의한 돌연변이

다중 플랜트를 갖는 공급사슬에서 납기준수를 위한 통합 공정 및 일정계획

10

Swap Mutation

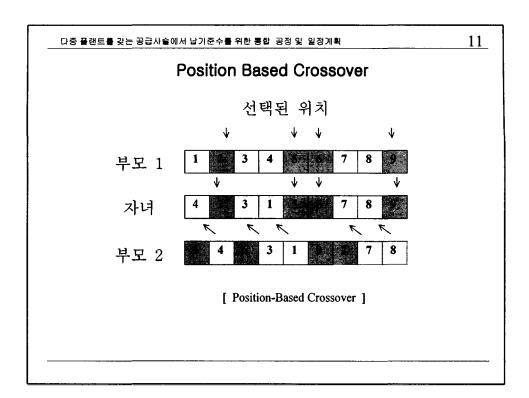
(1) 임의의 한 부모 유전자로부터 두개의 위치 임의선정

Node No	v_{l}	ν_2	v_3	v_4	$\nu_{\rm s}$	v_6	v_{7}
weight	5	1		2	4		3

(2) 선택된 염색체 값의 교환

Node No	v_{l}	v ₂	v_3	v_4	v_{5}	v_6	v_7
weight	5	1		2	4		3

[Swap Mutation 과정]

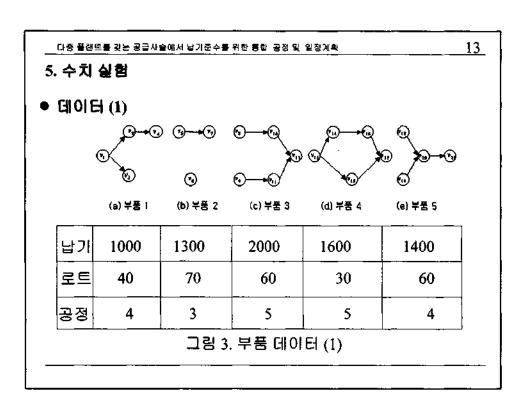


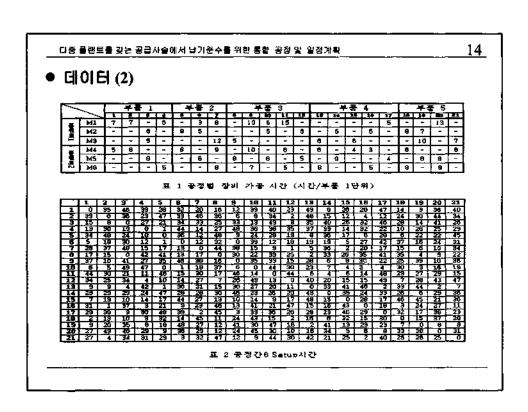
```
대중 플랜트를 갖는 광급사술에서 남기준수를 위한 통합 공정 및 일정계획 12

Begin

t <- 0;
initialize P(t);
evaluate P(t);
While (not termination criteria) Do
genetic operation into the P(t) to yield C(t);
evaluate C(t);
select P(t+1) from P(t) and C(t);
t<-t+1;
End;

그림 2. 전체적인 유전 알고리즘의 호름
```





15

다중 플랜트를 갖는 공급사슬에서 낮겨준수를 위한 통합 공정 및 일정계획

● 데이터 (3)

То			플랜트	1	플랜트 2					
Fron	' \	М1	M2	М3	M4	M5	M6			
*	M1				•	-	-			
발	M2				,		-			
	МЗ				1	1	_			
ŧ	M4	-	-	-						
	М5	_	-	-						
2	М6	-	-	_						

표 3 장비간 운송 시간

- 플랜트간 이동 시간은 50 시간
- 플랜트내의 운송 장비의 1회 부풍 적재 용량: 부품 10 단위

다중 풍랜드를 갖는 공급사슬에서 납기준수를 위한 통합 공정 및 열정계획

16

6. 실험 결과 (1)

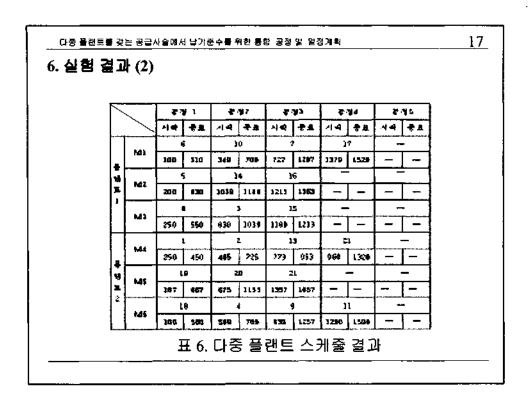
- 노드 번호
- ●유 전 자
- 공정순서

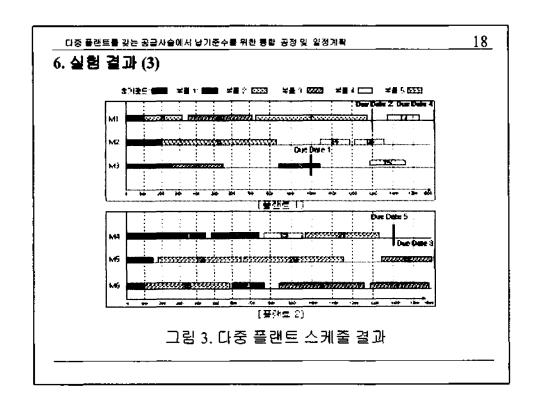
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	18	7	16	9	12	4	15	10	11	20	19	13	17	3	34	21	В	5	2	6
8	13	14	16	6	10	9	11	12	s	18	19	7	15	17	20	21	1	г	4	3

● 부품의 공정 순서와 할당 장비

		왕경 - (수혜 장비)										
++ 1	1-(M4)	2-(M4)	4-(M6)	3-(M3)	_							
¥	6-(M1)	5-(M2)	7-(MI)		_							
半春 3	8-(M3)	10-(M1)	9~(M6)	11-(M6)	12-(MS)							
+= 4	13-(M4)	14-(M2)	16-(M2)	15-(M3)	17-(M1)							
부품 5	18-(M6)	19-(M5)	20-(M5)	21-(M4)								

표 5. 부품 공정 순서





다중 플랜트를 갖는 공급사슬에서 납기춘수를 위한 음합 공정 및 일정계획

19

6. 실험 결과 (4)

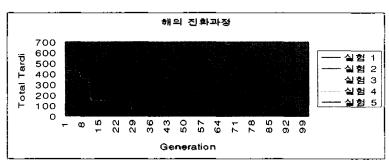


그림 4. 해의 진화 과정

- 대부분 50회 내의 Generation안에 주어진 문제에 대한 해 도출
- 문제에 대한 해는 39로 일정하게 수렴 (부품 1의 납기 지연)

다중 플랜트를 갖는 공급사슬에서 낡기준수를 위한 통합 공정 및 일정계획

20

7. 결 론

- 다중 퓰랜트에서 공정 선행관계가 있는 제품 생산에 관한 공정계획과 장비 스케줄 생성
- 생산공급사술에서의 자원을 효율적으로 활용할 수 있는 스케줄 수립

8. 향후 연구 과제

● 공급지와 생산지 그리고 수요지를 연결하는 통합 생산 환경에서 납기지연을 극복하기 위한 효율적인 Outsourcing 전략수립